

고열유속 통신장비 냉각용 미세채널에서 단상 열유동 특성에 관한 연구

장 용 희, 김 용 찬*, 이 규 정*

고려대학교 기계공학과 대학원, *고려대학교 기계공학과

Study on Thermal and Hydrodynamic Characteristics of Liquid Cooling Device for Electronic Equipments under High Heat Fluxes

Yong-Hee Jang, Yongchan Kim*, Kyu-Jung Lee*

Department of Mechanical Engineering, Korea University, Seoul 136-701, Korea

*Department of Mechanical Engineering, Korea University, Seoul 136-701, Korea

요 약

전자통신 장비들이 고속 및 고밀도화 됨에 따라 통신부품의 발열량 및 열유속은 급격히 증가하였다. 이로 인해 기존의 공냉식 냉각방식의 적용에는 한계가 존재하게 된다. 따라서 좁은 공간에서 발생된 고열유속의 열을 효과적으로 외부로 방열시킬 수 있는 기술의 개발이 요구된다. 고열유속 장비의 효과적인 냉각을 위하여 액체냉각에 대한 연구가 많이 진행되고 있다.

본 연구에서는 통신장비의 냉각에 적용할 수 있는 미세 다채널에 대하여 단상상태의 열전달 및 압력강하 특성을 측정하고 분석하였다. 특히 다채널에서 입구유동의 불균일에 따른 유동특성을 측정하고 평가 한다. 이를 위하여 직경 2 mm, 3 mm, 4 mm의 다채널관을 제작하여 사각덕트 형태의 유입부와 양쪽 측면에서 유입되는 형태의 두 가지에 대해 실험을 실시하였다. 실험은 입구온도 및 질량유속을 변화시키면서 단상상태 열전달계수 및 압력강하를 측정하였다.

본 연구에서 얻은 결과를 요약하면 다음과 같다.

(1) 일반적으로 직경이 감소함에 따라 열전달계수가 급격히 증가하는 경향을 보인다. 직경이 4 mm에서 3 mm로 감소하게 되면, 열전달계수가 13% 증가하게 되고, 3 mm에서 2 mm로 감소하는 경우 45% 증가하였다.

(2) 미세채널에서 열전달계수는 기존의 층류에 관한 상관식들과 유사하게 증가하는 경향을 보이고 있으나, 그 절대값이 10~30% 정도 크게 나타났다.

(3) 시험부의 입구영역에서 열전달계수는 다른 영역에 비해 상당히 큰 값을 나타냈다. 이는 시험부의 입구와 출구에서 채널 외부에 존재하는 유체와 시험부 측면과의 열전달에 기인한 것으로 판단된다.

(4) 미세 다채널 유입부의 형상에 따른 변화는, 유량이 적은 경우에는 영향이 미미 하지만, 유량이 증가하면서 양쪽 측면에서 유입될 경우에 열전달계수가 더 큰 값을 나타냈다.

(5) 미세 다채널에서 압력강하는 층류에 관한 상관식과 유사한 값을 나타내지만, 그 변화율에 있어서는 약간 차이를 보이고 있다. 그 이유는 유속이 증가함에 따라, 입구유동 길이가 증가하게 되어 전체적으로 마찰계수가 더 큰 값을 갖게 되는 것으로 판단된다.